**Informace k projektu „Podpora pro Českou republiku v rámci reforem sektoru kanceláří pro transfer technologií“**

Projekt „Podpora pro Českou republiku v rámci reforem sektoru kanceláří pro transfer technologií“ je realizován ve spolupráci s Evropskou komisí v rámci nástroje Policy Support Facility (PSF). Tento projekt analyzuje transferový ekosystém a poskytne doporučení, vycházející ze zahraničních osvědčených postupů v této oblasti.

Evropská komise vybrala pro projekt panel nezávislých evropských expertů, který povede Barbara Tan, společně s dalšími členy Jelenou Angelis, Kimmem Halme, Geertem Dewulfem a Soniou Palomo.

Hlavní cíle projektu jsou následující:

* Analyzovat potřeby, na které by měly kanceláře pro transfer technologií (TTO) reagovat, a identifikovat současné nedostatky a slabá místa v jejich činnosti.
* Identifikovat nástroje, které mohou být využity tvůrci politik pro optimalizaci funkcí a výkonnosti TTO, včetně jejich lokálních a mezinárodních vazeb.
* Stanovit vhodné institucionální uspořádání, role a funkce TTO v různých organizacích v českém prostředí.
* Poskytnout případná doporučení týkající se možného zřízení centrální autority pro transfer technologií.
* Identifikovat oblasti a možnosti spolupráce mezi TTO a regionálními inovačními centry v procesu transferu technologií.

Další informace zde:

<https://projects.research-and-innovation.ec.europa.eu/en/statistics/policy-support-facility/psf-country/support-czechia-its-reforms-technology-transfer-offices-sector>

Projekt byl oficiálně zahájen kick-off eventem dne 6. června 2024. Na něj a přípravu tzv. Background Report navázala „1st Country Visit“, během níž experti navštívili Českou republiku za účelem seznámení se s naším prostředím a uskutečnění intenzivních konzultací s hlavními aktéry systému. Tyto konzultace proběhly ve dnech 18. až 20. září 2024 v Praze a v Olomouci.

Program první Country Visit a již zveřejněná Background Report jsou přiloženy.

**Přílohy:**

PSF CZ\_1st country visit – program

Support to czechia on the reform of the technology-background report